12

Исследование непрерывной генерации пучков электронов в газах среднего давления

© В.А. Бобров, В.С. Войтешонок, А.И. Головин, М.М. Голубев, Б.Н. Ломакин, А.В. Туркин, А.И. Шлойдо

ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", 125438 Москва, Россия e-mail: blackash@aha.ru

(Поступило в Редакцию 10 мая 2012 г.)

Реализованы стационарный и устойчивый открытый разряды в атмосфере воздуха, гелия и гелия с добавкой нескольких процентов воздуха. Дано описание конструкции используемого генератора электронного пучка с широким набором материалов катода и изолятора. Эксперименты проведены при давлении воздуха в сотни и гелия в тысячи Ра. Приведены измерения вольт-амперных характеристик разряда и сравнение результатов по достигнутой максимальной плотности тока с данными, опубликованными в литературе.

Введение

Применение пучков электронов часто требует их вывода в газовую среду. В качестве широко известных примеров можно привести пучковую накачку газовых лазеров [1–4], пучково-плазменное напыление и другие технологические процессы [5,6], светотехнику [7,8] квантовую и микроэлектронику [9]. Даже в том случае, когда обработка пучком осуществляется в "вакууме", речь идет, как правило, о форвакуумной области давлений. Если же подача в вакуумную камеру материалов, подлежащих обработке пучком, осуществляется через шлюзовые камеры, имеет смысл повышать рабочее давление до максимально допустимого конкретным технологическим процессом.

При формировании пучков электронов в глубоком вакууме (порядка 10^{-4} Pa) проблему вывода пучка в газовую среду обычно решают при помощи громоздких систем дифференциальной откачки или фольговых окон, технологические проблемы создания которых широко известны.

В связи с этим является актуальным создание устройств генерации электронного пучка непосредственно в газовой среде с относительно высоким давлением. Наиболее распространенный прибор такого типа — электронная пушка с высоковольтным тлеющим разрядом (ВТР, [6]). Однако рабочее давление в ВТР-пушках не превышает 1–10 Ра, что во многих случаях недостаточно.

Для увеличения рабочего давления логичным шагом является уменьшение размеров устройства, обеспечивающее сохранение произведения давления на зазор между катодом и анодом, хотя применимость критерия подобия газовых разрядов в данном случае не очевидна. При размерах порядка миллиметров реализация электроннооптических систем для формирования пучка, как это делается в ВТР-пушках, становится практически невозможной. В результате, устройство для генерации пучка электронов упрощается до плоского катода и анода с одним или многими отверстиями (в последнем случае, как правило, используют сетчатый анод).

Одной из первых работ в данном направлении является [2], авторы которой предположили, что в эмиссию электронов с катода определяющий вклад вносит фотоэффект от излучения плазмы, и это принципиально отличает такой разряд от тлеющего, где эмиссия вызвана бомбардировкой катода ионами и нейтралами. В дальнейшем были выдвинуты аргументы против фотоэмиссионной природы разряда [10]. Следует отметить, что используемый авторами многих работ термин "открытый разряд" представляется весьма удачным независимо от преобладающего механизма эмиссии электронов.

В работе [8] было предложено разместить между катодом и анодом диэлектрическую решетку, диафрагмирующую поверхность катода с целью уменьшения потока ионов на катод за счет их гибели на стенках изолятора в результате диффузии. Несмотря на то, что авторы [8] преследовали иную цель, такой изолятор позволяет увеличить стабильность горения разряда за счет уменьшения плотности тока эмиссии с катода.

В большинстве работ по исследованию открытого разряда напряжение на катод подается импульсами различной длительности; измеряется зависимость напряжения, тока и параметров разрядной плазмы (например, ее излучения) от времени. При достаточно большой продолжительности импульсов в плазме успевает произойти перераспределение зарядов, что приводит к формированию слоя катодного падения потенциала (КПП).

Для эффективного ускорения электронов в газе высокого давления требуется достаточно большая напряженность поля, обеспечивающая убегание (просвист) электронов. Поэтому разряд на начальной стадии (до формирования КПП) и стационарный разряд могут иметь принципиально разные характеристики.

Настоящая работа является первой из цикла об исследовании непрерывной генерации пучков электронов в открытом разряде. Авторы ставили перед собой цель обеспечить устойчивую генерацию пучка при максимально возможном давлении и достигнуть возможно больших значений рабочего напряжения.

В ходе работ исследовались вольтамперные характеристики генераторов электронного пучка (ГЭП) в воздухе и гелии при различных давлениях. В данной статье рассмотрены основные принципы работы ГЭП, использованный в работе вариант конструкции и результаты экспериментов по выбору конструкционных материалов.

1. Генератор электронного пучка

Схема генератора приведена на рис. 1. Он состоит из катода *1*, втулки *2*, прокладки *3*, изолирующей проставки *4* и анода в виде шайбы *5*. Коллектор электронов *6* устанавливается для оценки тока пучка.

Как видно из рисунка, конструкция аналогична предложенной в работе [3], однако имеет одно принципиальное отличие — изолятор, разделяющий катод и анод, выполнен не как наносимое на катод покрытие, а в виде отдельной детали 4, механически прижимаемой к катоду. Это существенно уменьшило поток тепла на изолятор и позволило обеспечить продолжительную работу без принудительного охлаждения катода. Фактически, при уровнях мощности, приводимых в [3], нами наблюдалось установление стационарного теплового режима без принудительного охлаждения; длительность непрерывной работы при этом достигала более 30 мин. Дополнительным преимуществом изготовления изолятора в виде отдельной детали является существенное расширение номенклатуры возможных изоляционных материалов, которые могут быть применены в данной конструкции.



Рис. 1. Генератор электронного пучка, *1* — высоковольтный ввод с катодом, *2* — втулка, *3* — прокладка, *4* — изолирующая проставка, *5* — анод, *6* — коллектор электронов.



Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования ГЭП.



Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки для исследования ГЭП.

Описание экспериментальной установки

Для определения достижимых параметров ГЭП и исследования вольт-амперных характеристик создана экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 2, а внешний вид — на рис. 3.

Экспериментальная установка представляет собой вакуумную камеру CV длиной 800 mm и диаметром 900 mm, изготовленную из нержавеющей стали. В торцевых фланцах предусмотрены герметичные разьемы, позволяющие обеспечить измерения тока анода 5 и тока коллектора 6. Камера заземлена в одной точке, сопротивление заземления составляет менее $20 \mu \Omega$. Для ввода высоковольтного питания предусмотрен специальный проходной фланец (рис. 4), изготовленный из



Рис. 4. Проходной высоковольтный фланец.

оргстекла. Через отверстие фланца без разрыва проходит высоковольтный кабель марки ПВЛЭ, герметизация осуществляется с помощью резинового уплотнения. Кабель подключается к катоду ГЭП, закрепленного на специальном кронштейне. Анод ГЭП заземлен через герморазьем, с внешней стороны которого установлено измерительное сопротивление R_{S1} , равное 100 Ω (рис. 1). Коллектор электронов 6 заземлен через шунт R_{S2} величиной 200 Ω и закреплен на поворотной штанге, что позволяет вводить коллектор в пучок электронов во время работы ГЭП.

С блока высоковольтного питания ГЭП через балластное сопротивление $R_B = 100 \,\mathrm{k}\Omega$ подается напряжение отрицательной полярности на катод *1*. Максимальное напряжение блока до 100 kV, максимальный ток до 180 mA. Контроль тока и напряжения производится по показаниям блока.

При закрытом кране V_{D1} открывается затвор V_{D2} , вакуумная камера *CV* откачивается насосом *N* до давления 20–30 Ра. Затвор V_{D2} закрывается, краном V_{D1} устанавливается требуемое давление и состав газа из баллона C_1 или атмосферы. Контроль давления производится по деформационному вакуумметру *PD* типа ВД. Для уменьшения содержания остаточного воздуха в некоторых случаях осуществлялась повторная откачка камеры с последующим заполнением газом из баллона до требуемого давления.

3. Условия проведения экспериментов

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) измерялись в воздухе с давлением от 90 Ра до 400 Ра и в гелии техническом марки A с давлением до 3000 Ра, в последнем случае содержание воздуха в гелии контролировалось и составляло от 0,1 до 10 объемных процентов.

Материалы и геометрические размеры изолирующей проставки 4 (рис. 1) приведены в табл. 1.

Влияние материала катода на работу ГЭП исследовалось с проставкой из керамики КСП-90 (табл. 1, № 5).

Для измерения ВАХ напряжение питания увеличивалось с шагом 500 V, на каждом шаге фиксировался ток. При нормальной работе ГЭП наблюдалось свечение плазмы, типичный вид которого показан на рис. 4. Размеры светящейся области зависят от давления газа и приложенного напряжения, влияющих на длину пробега. Форма светящейся области оказалась практически одинаковой для воздуха и гелия.

При достижении некоторого напряжения наблюдается резкое изменение режима работы ГЭП, сопровождающееся увеличением потребляемого тока в несколько раз. Увеличение тока всегда сопровождалось изменением формы и размеров светящейся области плазмы. Измерение ВАХ при достижении этого напряжения прекращалось.

Иногда происходил пробой изолирующей проставки 4. Наблюдались как пробои сквозь проставку на анод, так и пробои вдоль внутренней поверхности проставки.

В других случаях происходило резкое изменение видимой структуры разряда — вокруг всего ГЭП и подводящего кабеля образовывалась светящаяся область толщиной 2–4 ст. Изредка при этом наблюдалось свечение удаленных от ГЭП областей на внутренней поверхности вакуумной камеры, как правило, вблизи кромок либо отверстий. Свечение вокруг ГЭП и высоковольтного ка-

N⁰	Материал	Толщина <i>H</i> , mm	Диаметр отверстия в диэлектрике <i>d</i> , mm	Диаметр отверстия в аноде <i>D</i> , mm
1	Фольгированный тесктолит	1-3	0.4	3
2	Керамика с заливкой из виксинта К-68	2.5	1.5	3
3	Фольгированная керамика	4.3	1.4	3
4	Керамика БГП-10	3	0.8	3
5	Керамика КСП-90 ¹	0.5-2.0	0.5	3

Таблица 1. Материалы и геометрические размеры

¹Элементы 2, 3, 4 конструктивно объединены.



Рис. 5. Высоковольтное напряжение, измеренное с делителя, установленного между катодом и балластным сопротивлением (вверху) и его спектр (внизу) при нормальной генерации (a) и ВЧ-разряде (b).

кабеля интерпретировалось нами как возникновение высокочастотного разряда, что иллюстрируется результатами измерения напряжения на катоде, представленными на рис. 5. Объяснить появление ВЧ-разряда можно следующим образом: при появлении нестабильностей высоковольтного тлеющего разряда вблизи катода могут возникать области плазмы с высокой проводимостью. При этом заряд, накопленный в конструктивной емкости ГЭП C, разряжается на землю с характерным временем $\tau_d = R_{pl}C$, зависящим от эффективного сопротивления плазмы R_{pl} . Падение напряжения приводит к прекращению разряда и исчезновению области высокой проводимости. Начинается новый рост напряжения с характерным временем $\tau_{ch} = RBC$, зависящего от балластного сопротивления RB, и продолжающийся до момента нового возникновения области высокой проводимости. ГЭП входит в режим автогенерации, параметры которого зависят от конструктивной реализации ГЭП, емкости

и выходного сопротивления высоковольтного блока, величины балластного сопротивления, параметров газовой среды, скорости эрозии катода и т.д. После экранировки и заземления экрана высоковольтного кабеля и корпуса ГЭП по ГОСТ 19005—81 возникновение ВЧ-разряда не наблюдается.

Устранение проблемы ВЧ-разряда позволило увеличить достижимое напряжение на катоде. Резкий рост тока теперь сопровождается появлением яркого свечения вблизи отверстия в проставке 4, иногда заполняющего все пространство до отверстия в аноде 5 и далее до заземленных крепежных элементов. Желтоватый цвет свечения резко отличается от нормального свечения плазмы и одинаков для воздуха и гелия, что свидетельствует о высокой температуре газа. При этом нередко наблюдается продолжение генерации пучка и образование нормальной светящейся области плазмы. Механизм перехода в такой режим работы и способы дальнейшего повышения рабочего напряжения пока не исследованы. Наиболее близким аналогом данного режима может являться контракция тлеющего разряда, однако в использованной нами геометрии разрядного промежутка зарождение неустойчивости должно происходить в отверстии проставки 4 или в его непосредственной близости. Эта область разряда крайне сложно поддается прямой диагностике и даже визуальному наблюдению.



Рис. 6. Зависимости плотности тока ГЭП j_e от напряжения U на катоде при диаметре отверстия в аноде D = 3 mm и давлении воздуха 140 ± 20 Ра. I — проставка из БГП, H = 3 mm, d = 0.8 mm; 2 — проставка из фольгированного текстолита, H = 3 mm, d = 0.4 mm; 3 — проставка из фольгированной керамики, H = 4.3 mm, d = 1.4 mm; 4 — проставка из керамики с заливкой К-68, H = 2.5 mm, d = 1.5 mm; 5 — конструкция из керамики КСП-90, H = 2.0 mm, d = 0.5 mm.

Материал катода	Максимальная плотность тока ¹ j , mA/mm ²	Максимальная плотность тока ² <i>j</i> , mA/mm ²	Работа выхода ³ φ , eV
Алюминий	1.59	$7.27(8.7)^4$	4.25
Гексаборид лантана	1.06	29.4	2.8
Графит	0.13	$4.7(6.2)^4$	4.7
Медь	0.07	10.3	4.40
Нержавеющая сталь	0.07	8.75	4.41
Молибден	0.07	10.35	4.3
Цинк	-	$3.18(5.5)^{(4)}$	4.24

Таблица 2. Сравнение результатов по определению плотности тока для различных материалов катода ГЭП

 1 — полученная в работе [4].

 2 — по результатам рис. 7.

³ — рекомендуемые в [15].

 4 — экстраполяция на 9.5 kV.

4. Выбор материалов конструкции ГЭП

Проверены несколько материалов изолирующей втулки 2: фторопласт, БГП-10, эпоксидная смола К-300, виксинт К-68, керамика КСП-90. Исследования проводились для геометрических размеров проставки 4, приведенных в табл. 1. В целом все материалы пригодны для использования в качестве изолирующего.

Изолирующая прокладка 3, предназначенная для затруднения пробоя по внутренней поверхности проставки 4, была изготовлена из виксинта К-68. В одном из вариантов конструкции втулка 2 и проставка 4 изготавливались как единая деталь из керамики КСП-90, т.е. прокладка 3 отсутствовала.

Анализ ВАХ, представленных на рис. 6, показывает, что максимальные напряжения достигаются при использовании материалов с высокой электрической прочностью, таких как керамика КСП-90.

5. Зависимость ВАХ от материала катода

В качестве материала катода рассматривались Мо, Cu, Fe (сталь 12X18H10T), Al, графит, Zn, LaB₆. Результаты измерений BAX на воздухе для одинаковых условий приведены на рис. 7. Погрешность измерения тока составляла ± 0.05 mA, напряжение поднималось с шагом 0.5 kV.

Необходимо отметить, что хотя разница в характере ВАХ заметна, однако на достижение максимальных параметров материал катода не оказывает существенного влияния, за исключением катода из алюминия, графита и цинка. Можно предположить, что в рамках использованной конструкции при давлении воздуха 133 Ра предельно достижимым напряжением на катоде является 9.5–10 kV. При этом катод из гексаборида лантана обеспечивал в 3 раза больший ток при тех же напряжениях, т.е. изменение режима работы ГЭП происходит в результате эффектов, связанных именно с напряжением, а не током, как можно было бы ожидать.

В табл. 2 приведено сравнение результатов по определению плотности тока для различных материалов катода, полученных в примерно одинаковых условиях в работе [4] и полученных нами.

При больших давлениях эффективный коэффициент вторичной эмиссии γ практически не зависит от материала катода [2–5], что подтверждается нашими измерениями плотности тока, приведенными в табл. 2, за исключением катода из гексаборида лантана. Повышенную плотность тока при использовании гексаборида



Рис. 7. Зависимости тока ГЭП I_e от напряжения U для катодов из алюминия (Al), гексаборида лантана (LaB6), графита, меди (Cu), нержавеющей стали (Fe), молибдена (Mo) и цинка (Zn) на конструкции из керамики КСП-90 с размерами H = 2.0 mm, d = 0.5 mm, D = 3 mm при давлении воздуха ~ 133 Pa.

лантана можно объяснить различными причинами — дефектом сборки (неплотное прилегание катода к изолятору), влиянием термоэмиссионного тока, большим эффективным коэффициентом эмиссии за счет молекулярной структуры гексаборида и низкой работы выхода. В дальнейшем предполагается выполнить дополнительные эксперименты.

Отличия предельной плотности тока, измеренной в [4], от наших результатов для алюминия, гексаборида лантана и графита объясняются, очевидно, тем, что эксперименты в работе [4] выполнялись в гелии с небольшой примесью кислорода, тогда как наши эксперименты были выполнены в воздухе. Кроме того, авторы [4] не приводят критерия, по которому определялась предельная величина тока.

Катоды после проведения исследований всегда имеют ярко выраженные следы эрозии, подтверждающие вывод об ионной бомбардировке как основном канале эмиссии электронов [16]. Наименьшая эрозия была получена на катодах из молибдена, которые были использованы в дальнейших исследованиях.

6. Заключение

Использованная конструкция ГЭП позволила обеспечить устойчивую непрерывную генерацию пучков электронов с максимальной энергией порядка 10 keV в воздухе при давлении 133 Ра. Генерация пучков с энергией порядка 6 keV осуществлялась в воздухе при давлении до 400 Ра и в гелии при давлении до 3000 Ра.

Несмотря на отсутствие принудительного охлаждения, предложенная конструкция позволяет работать в непрерывном режиме в течение длительного времени — непрерывная работа ГЭП продолжалась в течении 30 min, максимально достижимое время работы не измерялось.

Показано, что наибольшее рабочее напряжение достигается при использовании катодов из молибдена, гексаборида лантана, меди и нержавеющей стали. При этом гексаборид лантана обеспечивает в 3 раза бо́льшие токи, тогда как токи эмиссии для остальных катодов практически не отличаются.

В настоящее время к публикации готовятся результаты исследований зависимости ВАХ генераторов от давления газа и геометрии разрядного промежутка, результаты измерений КПД генерации пучков электронов и математическая модель, предложенная для описания работы ГЭП.

Список литературы

- [1] Иванов И.Г., Латуш Е.Л., Сэм М.Ф. Ионные лазеры на парах металлов. М.: Энергоатомиздат, 1990. 255 с.
- [2] Бохан П.А., Сорокин А.Р. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 1. С. 88–95.

- [3] Азаров А.В., Митько С.В., Очкин В.Н. // Патент РФ2172575, 2000.
- [4] Rocca J.J., Meyer J.D., Farell M.R., Collins G.J. // J. Appl. Phys. 1984. Vol. 56. N 3. P. 790–797.
- [5] Holliday J.H. // Electrical Rev. 1970. Vol. 187. N 25. P. 875–879.
- [6] Завьялов М.А., Крейндель Ю.Е., Новиков А.А. Плазменные процессы в технологических электронных пушках. М.: Энергоатомиздат, 1989. 256 с.
- [7] Муратов Е.А., Рахимов А.Т., Суетин Н.В. // ЖТФ. 2004.
 Т. 74. Вып. 5. С. 121–124.
- [8] Бохан А.П., Закревский Д.Э. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. Вып. 2. С. 74–80.
- [9] Ковалев А.С., Манкевич Ю.А. Муратова Е.А. и др. // Физика плазмы. 1992. Т. 18. № 18. С. 1076–1083.
- [10] Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. Вып. 20. С. 1-4.
- [11] Самсонов Г.В. Эмиссионные свойства материалов. Справочник. Киев: Наукова думка, 1970.
- [12] Демкин В.П., Королев Б.В., Мельничук С.В. // Физика плазмы. 1995. Т. 21. Вып. 1. С. 81–84.
- [13] Utterback N.G., Miller G.H. // Rev. Sci. Instr. 1961. Vol. 32.
 P. 1101–1108.
- [14] Чернецкий А.В. Введение в физику плазмы. М.: Атомиздат, 1969. 136 с.
- [15] Hayden H.C., Utterback N.G. // Phys. Rev. 1964. V. 135.
 N 6A. P. 1575–1579.
- [16] *Сорокин А.Р. //* Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. Вып. 24. С. 89–94.